### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

> Утверждаю: Декан физико-математического

> > факультета

₩ Н.Б. Федорова «31» августа 2020 г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Современные проблемы технической физики

Уровень основной профессиональной образовательной программы академическая магистратура

Направление подготовки 16.04.01 Техническая физика

Направленность (профиль) подготовки Инновационные технологии в науке и на производстве

Форма обучения очная

Сроки освоения ОПОП нормативный срок освоения 2 года

Факультет физико-математический

Кафедра общей и теоретической физики и МПФ

### ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения учебной дисциплины Современные проблемы технической физики является формирование у магистров представлений о современных задачах, направлениях и тенденциях развития технической физики, экспериментальных и теоретических методах, а также компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, и готовности обучаемого к выполнению различных видов профессиональной деятельности.

- 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
- **2.1.** Учебная дисциплина **Б.1.В.ДВ.2** Современные проблемы технической физики относится к части дисциплины по выбору Блока 1 (вариативная часть).
- **2.2.** Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
  - Философские проблемы технической физики;
  - Схемотехника;
  - Математическое моделирование в технической физике.
- 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
  - Научно-исследовательская работа;
  - Магистерская диссертация

.

# 2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК)

(общепрофессиональных ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:

	Номер/	,	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:						
No	индекс	Содержание компетенции		***					
п/п	компете	(или ее части)	Знать	Уметь	Владеть				
1	нции <b>2</b>	3	4	5	6				
	ПК-5	способностью критически	Основные задачи,	Корректно обосновать выбор	Навыками применения методов				
		анализировать современные	направления и тенденции	методов решения	решения экспериментальных и				
		проблемы технической	развития технической физики	экспериментальных и	теоретических задач				
		физики, ставить задачи и		теоретических задач	технической физики.				
		разрабатывать программу		технической физики и	-				
		исследования, выбирать		интерпретации их					
1.		адекватные способы и		результатов.					
		методы решения							
		экспериментальных и							
		теоретических задач,							
		интерпретировать,							
		представлять и применять							
		полученные результаты							
	ПК-16	готовностью применять	Основные методы анализа	Корректно обосновать выбор	Навыками применения методов				
		методы анализа вариантов	вариантов проектных,	методов анализа вариантов	анализа вариантов проектных,				
		проектных,	конструкторских и	проектных, конструкторских	конструкторских и				
2.		конструкторских и	технологических решений.	и технологических решений в	технологических решений в				
		технологических решений,		различных областях	различных областях				
		разработки и поиска		технической физики.	технической физики.				
		компромиссных решений							

### 2.5 Карта компетенций дисциплины.

			ЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ								
наименование дисциплины Современные проблемы технической физики											
Цель дисциплины	Целью освоения	и учебной дисциплины Сов	ременные проблемы те	хнической физики	является формирование у						
		магистров представлений о современных задачах, направлениях и тенденциях развития технической физики,									
		и теоретических методах, а			вательным стандартом, и						
		ого к выполнению различных	1 1	і деятельности.							
В процессе осво	ения данной дисциплин	ны студент формирует и демо									
		Профессиона	льные компетенции:								
	петенции	Перечень компонентов	Технологии формирования	Форма оценочного средства	Уровни освоения компетенции						
ИНДЕКС	ФОРМУЛИРОВКА										
ПК-5	способностью	Знать: основные задачи,	Путем проведения	Защита	Пороговый:						
	критически	направления и тенденции	лекционных занятий,	тематических	Знает основные						
	анализировать	развития технической	практических занятий,	обзоров, защита	основные задачи,						
	современные	физики.	применения новых	практических	направления и						
	проблемы	Уметь: корректно	образовательных	заданий, зачет.	тенденции развития						
	технической	обосновать выбор методов	технологий,		технической физики.						
	физики, ставить	решения	организации		Способен обосновать						
	задачи и	экспериментальных и	самостоятельной		выбор методов решения						
	разрабатывать	теоретических задач	работы.		экспериментальных и						
	программу	технической физики и			теоретических задач						
	исследования,	интерпретации их			технической физики и						
	выбирать	результатов.			интерпретации их						
	адекватные	Владеть: навыками			результатов.						
	способы и методы	применения методов			Повышенный:						
	решения	решения			Владеет навыками						
	экспериментальны	экспериментальных и			применения методов						
	х и теоретических	теоретических задач			решения						
	задач,	технической физики.			экспериментальных и						
	интерпретировать,				теоретических задач						
	представлять и				технической физики.						
	применять										

	полученные				
	результаты				
THE 16					
ПК-16	готовностью	Знать: основные методы	Путем проведения	Защита	Пороговый:
	применять методы	анализа вариантов	лекционных занятий,	тематических	Знает основные методы
	анализа вариантов	проектных,	практических занятий,	обзоров, защита	анализа вариантов
	проектных,	конструкторских и	применения новых	практических	проектных,
	конструкторских и	технологических	образовательных	заданий, зачет.	конструкторских и
	технологических	решений.	технологий,		технологических
	решений,	Уметь: корректно	организации		решений.
	разработки и	обосновать выбор методов	самостоятельной		Способен обосновать
	поиска	анализа вариантов	работы.		выбор методов анализа
	компромиссных	проектных,			вариантов проектных,
	решений	конструкторских и			конструкторских и
		технологических решений			технологических
		в различных областях			решений.
		технической физики.			Повышенный:
		Владеть: навыками			Владеет навыками
		применения методов			применения методов
		анализа вариантов			анализа вариантов
		проектных,			проектных,
		конструкторских и			конструкторских и
		технологических решений			технологических
		в различных областях			решений в различных
		технической физики.			областях технической
		_			физики.

### ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### 1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы    1		D	Семестр			
1	Вид учебной р	Всего	No. 2			
I       2       3         Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)       36       36         В том числе:       Лекции (Л)       18       18         Лекции (Л)       18       18       18         Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)       18       18       18         Дабораторные работы (ЛР)       72       72       72         Семинары (С)       КП       нет       нет<		часов				
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)         36         36           В том числе:         Лекции (Л)         18         18           Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)         18         18           Лабораторные работы (ЛР)         272         72           Самостоятельная работа студента (всего)         72         72           В том числе         72         72           Курсовая работа         КП нет нет нет нет нет Другие виды СРС:         10         10           Изучение и конспектирование основной литературы         10         10           Изучение и конспектирование дополнительной литературы         10         10           Подготовка тематических обзоров         20         20           Подготовка к защите практических         16         16           заданий         10         16         16           Подготовка к зачету         6         6         6           СРС в период сессии         3ачет (3),         +           вид промежуточной аттестации         3кзамен (Э)         +	1			+		
преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) В том числе: Лекции (Л) Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) Лабораторные работы (ЛР) Самостоятельная работа студента (всего) В том числе СРС в семестре: Курсовая работа КР нет нет Другие виды СРС: Изучение и конспектирование основной литературы Изучение и конспектирование дополнительной литературы Подготовка тематических обзоров 20 20 Подготовка к защите практических 16 16 заданий Подготовка к зачету СРС в период сессии Вид промежуточной аттестации  384 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		,				
занятий) (всего)         В том числе:         Лекции (Л)       18       18         Практические занятия (ПЗ),       18       18         Семинары (С)         Лабораторные работы (ЛР)         Самостоятельная работа студента (72       72         В том числе         СРС в семестре:         КП нет нет нет КР нет нет ИхР нет нет Нет ИхР нет Н	_	-	36	36		
В том числе:  Лекции (Л)  Практические занятия (ПЗ),  Семинары (С)  Лабораторные работы (ЛР)  Самостоятельная работа студента (всего)  В том числе  СРС в семестре:  Курсовая работа  КП нет нет нет Другие виды СРС:  Изучение и конспектирование основной литературы  Изучение и конспектирование дополнительной литературы  Подготовка тематических обзоров  Подготовка к защите практических 16 заданий  Подготовка к зачету  СРС в период сессии  Вид промежуточной аттестации  3ачет (З),  18  18  18  18  18  18  18  18  18  1	_ ·	идам учебных				
Лекции (Л)       18       18         Практические занятия (ПЗ),       18       18         Семинары (С)       Лабораторные работы (ЛР)       72       72         Самостоятельная работа студента (всего)       72       72       72         В том числе       КП нет нет нет КР нет нет ИКР нет нет Нет ИКР нет нет Нет ИКР нет нет Нет ИКР нет Н						
Практические занятия (ПЗ), 18 18 Семинары (С) Лабораторные работы (ЛР) Самостоятельная работа студента 72 72 (всего) В том числе СРС в семестре: Курсовая работа КП нет нет ИКР нет нет ИКР нет нет Изучение и конспектирование основной литературы Изучение и конспектирование дополнительной литературы Подготовка тематических обзоров 20 20 Подготовка к защите практических 16 16 заданий Подготовка к зачету 6 6 6 СРС в период сессии Вид промежуточной аттестации 3кзамен (Э)			1.0	10		
Семинары (С)       Лабораторные работы (ЛР)         Самостоятельная работа студента (всего)       72         В том числе       72         СРС в семестре:       КП         Курсовая работа       КП         КР       нет         Нет       нет         Изучение и конспектирование основной литературы       10         Изучение и конспектирование дополнительной литературы       10         Подготовка тематических обзоров       20         Подготовка к защите практических       16         заданий       16         Подготовка к зачету       6         СРС в период сессии       6         Вид промежуточной аттестации       3ачет (3), 3ачет (3)         зкзамен (Э)	` ′	(FID)				
Лабораторные работы (ЛР)       72       72         Самостоятельная работа студента (всего)       72       72         В том числе       СРС в семестре:         Курсовая работа       КП нет нет нет КР нет нет         Другие виды СРС:       Изучение и конспектирование основной литературы       20       20         Изучение и конспектирование дополнительной литературы       10       10         Подготовка тематических обзоров       20       20         Подготовка к защите практических       16       16         заданий       16       6         СРС в период сессии       3ачет (3), на нет стации       +         вид промежуточной аттестации       зачет (3), на нет стации       +	_	(113),	18	18		
Самостоятельная работа студента (всего)       72       72         В том числе         КП нет нет нет КР нет нет КР нет нет КР нет нет Ихучение и конспектирование основной литературы         Изучение и конспектирование дополнительной литературы       10       10         Подготовка тематических обзоров       20       20         Подготовка к защите практических обзоров       20       20         Подготовка к защите практических обзоров       20       6       6         СРС в период сессии       3ачет (3), на промежуточной аттестации       +       +	<b>-</b> ` '	(HD)				
(всего)         В том числе         СРС в семестре:         КП нет нет         КР нет нет         Другие виды СРС:         Изучение и конспектирование основной литературы         Изучение и конспектирование дополнительной литературы       10       10         Подготовка тематических обзоров       20       20         Подготовка к защите практических       16       16         заданий       16       6         СРС в период сессии       3ачет (3),       +         вид промежуточной аттестации       зачет (3),       +	1 1	` /				
В том числе           СРС в семестре:         КП         нет         нет           Курсовая работа         КП         нет         нет           Другие виды СРС:         Изучение и конспектирование основной литературы         20         20           Изучение и конспектирование дополнительной литературы         10         10           Подготовка тематических обзоров         20         20           Подготовка к защите практических         16         16           заданий         16         6         6           СРС в период сессии         3ачет (3),         +           вид промежуточной аттестации         3кзамен (Э)         +	_	ота студента	72	72		
СРС в семестре:           Курсовая работа         КП         нет         нет           Другие виды СРС:         Изучение и конспектирование основной литературы         20         20           Изучение и конспектирование дополнительной литературы         10         10           Подготовка тематических обзоров         20         20           Подготовка к защите практических         16         16           заданий         5         6         6           СРС в период сессии         3ачет (3),         +           вид промежуточной аттестации         3кзамен (Э)         экзамен (Э)						
Курсовая работа         КП         нет         нет           Другие виды СРС:         Изучение и конспектирование основной литературы         20         20           Изучение и конспектирование дополнительной литературы         10         10           Подготовка тематических обзоров         20         20           Подготовка к защите практических         16         16           заданий         3аданий         4           Вид промежуточной аттестации         зачет (3),         +           экзамен (Э)         экзамен (Э)						
Курсовая работа       КР       нет       нет         Другие виды СРС:       Изучение и конспектирование основной литературы       20       20         Изучение и конспектирование дополнительной литературы       10       10         Подготовка тематических обзоров       20       20         Подготовка к защите практических       16       16         заданий       3ачет (3),       +         Вид промежуточной аттестации       зачет (3),       +	СРС в семестре:	1				
Другие виды СРС:         10         20           Изучение и конспектирование основной литературы         10         10           Изучение и конспектирование дополнительной литературы         20         20           Подготовка тематических обзоров         20         20           Подготовка к защите практических         16         16           заданий         6         6           СРС в период сессии         3ачет (3),         +           вид промежуточной аттестации         3кзамен (Э)	Купсовая пабота		нет	нет		
Изучение и конспектирование основной литературы Изучение и конспектирование дополнительной литературы Подготовка тематических обзоров Подготовка к защите практических Заданий Подготовка к зачету СРС в период сессии Вид промежуточной аттестации  3кзамен (Э)  20 10 10 10 10 10 16 4 6 6 6 7 7 8 8 9 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9		КР	нет	нет		
Новной литературы  Изучение и конспектирование до- полнительной литературы Подготовка тематических обзоров 20 20 Подготовка к защите практических заданий Подготовка к зачету 6 6 6 СРС в период сессии Вид промежуточной аттестации  3кзамен (Э)	Другие виды СРС:					
Изучение и конспектирование до- полнительной литературы Подготовка тематических обзоров 20 20 Подготовка к защите практических 16 16 заданий Подготовка к зачету 6 6 СРС в период сессии Вид промежуточной аттестации  3кзамен (Э)		ирование ос-	20	20		
полнительной литературы       20       20         Подготовка к защите практических обзоров заданий       16       16         Подготовка к зачету       6       6         СРС в период сессии       3ачет (3),       +         Вид промежуточной аттестации       3кзамен (Э)	новной литературы					
Подготовка тематических обзоров       20       20         Подготовка к защите практических заданий       16       16         Подготовка к зачету       6       6         СРС в период сессии       3ачет (3),       +         Вид промежуточной аттестации       3кзамен (Э)	Изучение и конспекти	рование до-	10	10		
Подготовка к защите практических 16 16 заданий Подготовка к зачету 6 6 СРС в период сессии Вид промежуточной аттестации зачет (3), + экзамен (Э)	полнительной литерат	гуры				
заданий       6       6         Подготовка к зачету       6       6         СРС в период сессии       3ачет (3),       +         вид промежуточной аттестации       экзамен (Э)	Подготовка тематичес	ких обзоров	20	20		
Подготовка к зачету       6       6         СРС в период сессии       3ачет (3),       +         вид промежуточной аттестации       экзамен (Э)	Подготовка к защите	практических	16	16		
СРС в период сессии         зачет (3),         +           Вид промежуточной аттестации         экзамен (Э)	заданий					
Вид промежуточной аттестации	Подготовка к зачету		6	6		
аттестации экзамен (Э)	СРС в период сессии					
экзамен (Э)	Вид промежуточной	зачет (3),		+		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	аттестации	экзамен (Э)				
	ИТОГО: Обилая	` ,	108	108		
трудоемкость зач. ед. 3				+		

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий.

# **2.** СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 2.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)

№ семестр а	№ раздела	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3	4
	1	Введение	Общие представления технической физики. Основные направления развития на современном этапе. Фундаментальные и прикладные исследования. Роль технической физики в развитии производства. Практическое применение результатов фундаментальных исследований.
	2	Основные проблемы нанотехнологий.	Основные принципы формирования наносистем. Общая классификация методов получения наноматериалов. Физические методы. Химические методы. Краткий обзор методов.
	3	Современное состояние микроэлектроники.	Микроэлектроника на современном этапе. Новые полупроводниковые материалы. Нитридные полупроводники. Применение нитридных полупроводников при создании светодиодов, лазеров, транзисторов. Ограничения кремниевой микроэлектроники. Развитие технологий литографии. Рентгенолитография. Электронная литография.
3	4	Применение нанотехнологии в полупроводниковой электронике.	Особенности перехода к наноэлектронике. Требования к технологиям наноэлектроники. Развитие эпитаксии. Физические принципы эпитаксии наноразмерных структур. Области применения квантовых точек. Методы синтеза квантовых точек. Физико-химические принципы коллоидного метода синтеза квантовых точек. Приборы на основе квантовых точек: светоизлучающие диоды и лазеры, фотоприемники, одноэлектронный транзистор.
	5	Развитие методов исследования материалов, применяемых в микрои наноэлектронике.	Современные требования, предъявляемые к методам исследования наноструктурных материалов. Классификация методов. Сканирующая зондовая микроскопия. Электронная микроскопия. Современные достижения в растровой электронной микроскопии. Электронная Ожеспектроскопия. Метод вторично-ионной массспектроскопии. Оптические методы исследования. Ближнепольная оптическая микроскопия. Физические механизмы рассеяния света в наноструктурных материалах. Спектроскопия комбинационного рассеяния света и фотолюминесценция. Аналитическое оборудование. Связь с технологией.

2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля

№ семестра	№ раздела	Наименование раздела учебной дисциплины		ы учебной остоятел	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестрам)			
1	2	3	4	5	П3/С <b>б</b>	CPC <b>7</b>	всего	9
	1	Введение	2			10	12	Тематический обзор (1 неделя)
	2	Основные проблемы нанотехнологий.	4		4	14	22	Тематический обзор, Защита практического задания (2-5 неделя)
	Современное состояние микроэлектроники.	4		4	14	22	Тематический обзор, Защита практического задания (6-9 неделя)	
3	4	Применение нанотехнологии в полупроводниковой электронике.	4		4	14	22	Тематический обзор, Защита практического задания (10-14 неделя)
	5	Развитие методов исследования материалов, применяемых в микро- и наноэлектронике.	4		6	14	24	Тематический обзор, Защита практического задания (15-19 неделя)
		Подготовка к зачету (разделы дисциплины 1 – 5)				6	6	зачет
		ИТОГО за 3 семестр	18		18	72	108	
		ИТОГО	18		18	72	108	

### 2.3. Лабораторный практикум

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом.

### 2.4. Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом

### 3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

### 3.1. Виды СРС

№ сем естр	№ раз дел	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов	
a	a	(модуля)			
	1	Введение	<ol> <li>Изучение и конспектирование основной литературы</li> <li>Изучение и конспектирование дополнительной литературы</li> <li>Написание тематического обзора.</li> </ol>	2 4	
	2	Основные проблемы	1. Изучение и конспектирование основной литературы	4	
		нанотехнологий.	<ol> <li>Изучение и конспектирование дополнительной литературы</li> <li>Написание тематического обзора</li> <li>Подготовка к защите практического задания.</li> </ol>	2 4 4	
	3	Современное состояние	1. Изучение и конспектирование основной литературы	4	
3		микроэлектроники.	<ol> <li>Изучение и конспектирование дополнительной литературы</li> <li>Написание тематического обзора</li> <li>Подготовка к защите практического задания.</li> </ol>	2 4 4	
	4	Применение нанотехнологии в полупроводниковой	1. Изучение и конспектирование основной литературы 2. Изучение и конспектирование дополнительной	4 2	
		электронике.	литературы 3. Написание тематического обзора 4. Подготовка к защите практического задания.	4 4	
	5	Развитие методов исследования материалов, применяемых в	1. Изучение и конспектирование основной литературы 2. Изучение и конспектирование дополнительной литературы	4 2	
		микро- и наноэлектронике.	3. Написание тематического обзора 4. Подготовка к защите практического задания.	4 4	
		Подготовка к зачету	Изучение конспектов лекций по разделам 1–3. Изучение конспектов лекций по разделам 4,5.	3 3	
ИТОГО в 3 семестре					
			ИТОГО	72	

3.2. График работы студента Семестр № \_\_3\_\_\_

Форма оценочного	Условное									F	<b>Номе</b>	р нед	цели							
средства*	обозначение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Написание тематического обзора	ТО	+	+				+				+					+				
Выполнение и защита практических заданий	ПЗ		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

### 4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств (см. Фонд оценочных средств)
- 4.2. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по учебной дисциплине *Рейтинговая система не используется*.

# 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Основная литература

№ п/п		Исполь- зуется при изучении разделов	Семестр	экзем В биб- лиоте ке	кафед ре
	2 Владимиров, Г. Г. Физика поверхности твердых тел [Электронный ресурс] / Г. Г. Владимиров. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71707 (дата обращения: 14.06.2020).		3	5 ЭБС	6
2	Рогов, В. А. Технология конструкционных материалов. Нанотехнологии: учебник для вузов / В. А. Рогов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 190 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D01BA5DD-AA3D-49CF-A067-C6351CB24814 (дата обращения: 14.06.2020)	1-5	3	ЭБС	
3	Трубочкина, Н. К. Наноэлектроника и схемотехника [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата: в 2 ч. Ч. 2 / Н. К. Трубочкина. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 250 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/035AAF79-5C5F-4AAF-B4FE-F71CB05A08C8 (дата обращения: 14.06.2020).	1-5	3	ЭБС	

5.2. Дополнительная литература

<b>№</b> п/п	Автор(ы), наименование, место и год издания	Исполь- зуется при изучении разделов	Семестр		чество пляро На кафед ре
1	2	3	4	5	6
1	Мокроусов, Г. М. Межфазные превращения и формирование поверхности многокомпонентных полупроводников в жидких средах [Электронный ресурс] / Г. М. Мокроусов, О. Н. Зарубина, Т. П. Бекезина. — СПб.: Лань, 2015. — 112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65046 (дата обращения: 14.06.2020).	1-5	3	ЭБС	
	Сорокин, В. С. Материалы и элементы электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики [Электронный ресурс] / В. С. Сорокин, Б. Л. Антипов, Н. П. Лазарева. — СПб. : Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67462 (дата обращения: 14.06.2020).	1-5	3	ЭБС	
3	Тимофеев, В. Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур [Электронный ресурс] / В. Б. Тимофеев. — СПб. : Лань, 2015. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56612 (дата обращения: 14.06.2020).	1-5	3	ЭБС	

### 5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- 1. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронная библиотека. Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=main\_ub\_red (дата обращения: 08.07.2020).
- 2. Юрайт [Электронный ресурс] : электронная библиотека. Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru (дата обращения: 08.07.2020).
- 3. Лань [Электронный ресурс] : электронная библиотека. Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: https://e.lanbook.com (дата обращения: 08.07.2020)
- 4. BOOK.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотека. Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://www.book.ru (дата обращения: 20.06.2020).
- 5. Moodle [Электронный ресурс] : среда дистанционного обучения / Ряз. гос. ун-т. Рязань, [Б.г.]. Доступ, после регистрации из сети РЕУ имени

- С. А. Есенина, из любой точки, имеющей доступ к Интернету. Режим доступа: http://e-1earn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 25.07.2020).
- 6. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронная библиотека. Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://znanium.com/(дата обращения: 08.07.2020).
- 7. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина. Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/3 (дата обращения: 08.07.2020).
- 8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / Рос. гос. б-ка. Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 -. Доступ к полным текстам из комплексного читального зала НБ РГУ имени С. А. Есенина. Режим доступа: http://diss.rsl.ru (дата обращения: 08.07.2020).

# 5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- 1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 2. КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. Режим доступа: https://cyberleninka.ru, свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 3. EqWorld. The World of Mathematical Equations [Электронный ресурс] : Международный научно-образовательный сайт. Режим доступа: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm. свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 4. Prezentacya.ru [Электронный ресурс] : образовательный портал. Режим доступа: http://prezentacva.ru. свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 5. Библиотека методических материалов для учителя [Электронный ресурс] : образовательный портал // Инфоурок. Режим доступа: https://infourok.ru/biblioteka свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : федеральный портал. Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : система федеральных образовательных порталов. Режим доступа: http://wwvv.ict.edu.ru. свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 8. Инфоурок [Электронный ресурс] : образовательный портал. Режим доступа: https://infourok.ru. свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 9. Качество и образование [Электронный ресурс] : сайт. Режим доступа: http://www.tqm.spb.ru. свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : [образовательный портал]. Режим доступа:

http://www.school.edu.ru. свободный (дата обращения: 15.07.2020).

- 11. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]: электронная энцикл. // Гумер гуманитарные науки. Режим доступа: https://www.gumer.info/bibltotekBuks/Pedagog/russpenc/index.php. свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 13. Физика, химия, математика студентам и школьникам [Электронный ресурс] : образовательный проект А. Н. Варгина. Режим доступа: http://www.ph4s.ш, свободный (дата обращения: 15.07.2020).
- 14. Цифровая техника в радиосвязи [Электронный ресурс] : сайт. Режим доступа: http://digteh.ru. свободный (дата обращения: 15.07.2020).

# 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном.
- 6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ноутбук, переносной экран, для проведения демонстраций и опытов, полный комплект физических установок и приборов.
  - 6.3. Требования к специализированному оборудованию: Отсутствуют.
  - 6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: Отсутствуют.
- 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Заполняется только для стандарта ФГОС ВПО)

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.
Практические занятия	Написание конспектов, отражающих основные вопросы, рассмотренные на занятии. Кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.
Подготовка к зачету	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

- 1.Проверка расчетов и консультирование посредством электронной почты.
- 2.Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий.

### 10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

### Стандартный набор ПО (в компьютерных классах):

Название ПО	№ лицензии						
Операционная система WindowsPro	Договор №65/2019 от 02.10.2019						
Антивирус Kaspersky Endpoint	Договор № 14-3К-2020 от						
Security	06.07.2020г.						
Офисное приложение Libre Office	Свободно распространяемое ПО						
Архиватор 7-zip	Свободно распространяемое ПО						

Браузер	изображений	Fast	Stone	Свободно распространяемое ПО	
ImageVie	wer				
PDF риде	ep Foxit Reader			Свободно распространяемое ПО	
Медиа проигрыватель VLC		VLC	Свободно распространяемое ПО		
mediaplayer					
Запись дисков Image Burn				Свободно распространяемое ПО	
DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in			g-in	Свободно распространяемое ПО	

#### 11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

### Планы лекций (18 часов)

#### Лекция 1. Введение (2 часа).

Общие представления технической физики. Основные направления развития на современном этапе. Фундаментальные и прикладные исследования. Роль технической физики в развитии производства. Практическое применение результатов фундаментальных исследований.

#### Лекция 2. Основные проблемы нанотехнологий (4 часа).

Основные принципы формирования наносистем. Общая классификация методов получения наноматериалов. Физические методы. Химические методы. Краткий обзор методов.

#### Лекция 3. Современное состояние микроэлектроники (4 часа).

Микроэлектроника на современном этапе. Новые полупроводниковые материалы. Нитридные полупроводники. Применение нитридных полупроводников при создании светодиодов, лазеров, транзисторов. Ограничения кремниевой микроэлектроники. Развитие технологий литографии. Рентгенолитография. Электронная литография.

### **Лекция 4.** Применение нанотехнологии в полупроводниковой электронике (4 часа).

Особенности перехода к наноэлектронике. Требования к технологиям наноэлектроники. Развитие эпитаксии. Физические принципы эпитаксии наноразмерных структур. Области применения квантовых точек. Методы синтеза квантовых точек. Физико-химические принципы коллоидного метода синтеза квантовых точек. Приборы на основе квантовых точек: светоизлучающие диоды и лазеры, фотоприемники, одноэлектронный транзистор.

### Лекция 5. Развитие методов исследования материалов, применяемых в микро- и наноэлектронике (4 часа).

Современные требования, предъявляемые к методам исследования наноструктурных материалов. Классификация методов. Сканирующая зондовая микроскопия. Электронная микроскопия. Современные достижения в растровой электронной микроскопии. Электронная Оже-спектроскопия. Метод вторично-ионной масс-спектроскопии. Оптические методы исследования. Ближнепольная оптическая микроскопия. Физические механизмы рассеяния света в наноструктурных материалах. Спектроскопия комбинационного рассеяния света и фотолюминесценция. Аналитическое оборудование. Связь с технологией.

### Планы практических занятий (18 часов)

#### Занятие 1. Основные проблемы нанотехнологий (4 часа).

**Цель:** Изучение современных тенденций развития методов формирования наноматериалов и наносистем.

#### Обсуждаемые вопросы:

1. Современная классификация методов синтеза наноматериалов и наносистем.

- 2. Особенности физических методов синтеза.
- 3. Особенности химических методов синтеза.
- 4. Общий подход к выбору метода синтеза наноматериалов и наносистем для конкретных случаев.

**Практическое задание:** 1) составить конспект, отражающий основные понятия и процессы синтеза наноматериалов и наносистем;

2) провести критический анализ областей применения рассмотренных на занятии методов синтеза.

#### Занятие 2. Современное состояние микроэлектроники (4 часа).

Цель: Изучение современных тенденций развития микроэлектроники.

#### Обсуждаемые вопросы:

- 1. Современные тенденции развития микроэлектроники.
- 2. Исторические этапы развития микроэлектроники.
- 3. Степень интеграции. Закон Мура.
- 4. Органические полупроводниковые материалы. Классификация. Свойства. Технология.
  - 5. Нитридные полупроводники. Свойства. Технология.
  - 6. Общие требования к технологии литографии.

**Практическое задание:** 1) составить конспект, отражающий вопросы, рассмотренные на занятии;

- 2) провести критический анализ методов получения тонких пленок органического полупроводника, указанного преподавателем;
- 3) провести критический анализ методов получения тонких пленок GaN.

### Занятие 3. Применение нанотехнологий в полупроводниковой электронике (4 часа).

**Цель:** Изучение особенностей применения наноматериалов и наноразмерных структур в производстве полупроводниковых приборов.

#### Обсуждаемые вопросы:

- 1. Обзор современных эпитаксиальных технологий.
- 2. Современное технологическое оборудование для эпитаксии.
- 3. Требования к химическим методам синтеза наноматериалов и наноразмерных структур, применяемым в современном производстве полупроводниковых приборов.
  - 4. Требования к технологии коллоидного метода синтеза квантовых точек.

**Практическое задание:** 1) составить конспект, отражающий вопросы, рассмотренные на занятии;

2) представить проект технологического процесса коллоидного синтеза квантовых точек полупроводникового соединения по указанию преподавателя (CdS, ZnS, CdSe, ZnSe и.т.п.).

### Занятие 4. Развитие методов исследования материалов, применяемых в микро- и наноэлектронике (6 часов).

Цель: Изучение современных аналитических методов.

#### Обсуждаемые вопросы:

- 1. Классификация современных аналитических методов.
- 2. Современные направления развития методов сканирующей зондовой микроскопии.
- 3. Современный растровый электронный микроскоп.
- 4. Современное оборудование для оптической спектроскопии наноразмерных структур.
  - 5. Фотолюминесценция квантовых точек.
  - 6. Комбинационное рассеяние света в наноструктурированных полупроводниках.

Практическое задание: 1) составить конспект, отражающий вопросы, рассмотренные на

#### занятии;

- 2) проанализировать области применения методик сканирующей зондовой микроскопии для исследования конкретных структур;
- 3) провести моделирование спектра комбинационного рассеяния света для пористого кремния с заданным средним диаметром нанокристаллитов в соответствии с указанием преподавателя;
- 4) разработать методику определения внутренних механических напряжений в кремниевой структуре на основе анализа спектра комбинационного рассеяния.

### Приложение 1

# Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для промежуточного контроля успеваемости

<b>№</b> п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции) или её части)	Наименование оценочного средства
1.	1. Введение 2. Основные проблемы нанотехнологий. 3. Современное состояние микроэлектроники. 4. Применение нанотехнологии в полупроводниковой электронике. 5. Развитие методов исследования материалов, применяемых в микро- и наноэлектронике.	ПК-5, ПК-16	Зачет 3 семестр

# ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ДИСЦИП. Индекс	Содержание	Элементы компетенции	Индекс
компетенци и	компетенции		элемента
ПК-5	способностью	знать	
	критически анализировать	31 основные задачи,	ПК5 31
	современные проблемы	направления и тенденции	
	технической физики,	развития технической физики.	
	ставить задачи и	уметь У1 корректно обосновать	ПК5 У1
	разрабатывать	выбор методов решения	11K5 y 1
	программу исследования,	экспериментальных и	
	выбирать адекватные	теоретических задач	
	способы и методы	технической физики и	
	решения	интерпретации их результатов.	
	экспериментальных и	владеть	TH/5 D1
	теоретических задач, интерпретировать,	В1 навыками применения методов решения	ПК5 В1
	представлять и	экспериментальных и	
	применять полученные	теоретических задач	
	результаты	технической физики.	
ПК-16	готовностью применять	знать	
	методы анализа	31 основные методы анализа	ПК16 31
	вариантов проектных, конструкторских и	вариантов проектных,	
	технологических	конструкторских и технологических решений.	
	решений, разработки и	Уметь	
	поиска компромиссных	У1 корректно обосновать	ПК16 У1
	решений	выбор методов анализа	
		вариантов проектных,	
		конструкторских и	
		технологических решений в	
		различных областях технической физики.	
		владеть	
		В1 навыками применения	ПК16 В1
		методов анализа вариантов	
		проектных, конструкторских и	
		технологических решений в	
		различных областях технической физики.	
	1	гехнической мизики	

### КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (практические задания 3 семестр)

№	*Содержание оценочного средства	Индекс оцениваемой компетенции и ее элементов	
1	Классификация методов получения	ПК5 31, У1, В1	
	наноматериалов	ПК16 31, У1, В1	
2	Особенности физических методов	ПК5 31, У1, В1	
	получения наноматериалов	ПК16 31, У1, В1	
3	Особенности химических методов	ПК5 31, У1, В1	
	получения наноматериалов	ПК16 31, У1, В1	
4	Критерии выбора метода синтеза	ПК5 31, У1, В1	
	наноматериалов.	ПК16 31, У1, В1	
5	Современные тенденции развития	ПК5 31, У1, В1	
	микроэлектроники	ПК16 31, У1, В1	
6	Основные этапы развития	ПК5 31, У1, В1	
	микроэлектроники	ПК16 31, У1, В1	
7	Закон Мура и ограничение его	ПК5 31, У1, В1	
	выполнимости	ПК16 31, У1, В1	
8	Свойства органических полупроводников	ПК5 31, У1, В1	
	Свонетва органи теских полупроводников	ПК16 31, У1, В1	
9	Методы получения тонких органических	ПК5 31, У1, В1	
	полупроводниковых пленок	ПК16 31, У1, В1	
10	Свойства нитридных полупроводников	ПК5 31, У1, В1	
	1 1	ПК16 31, У1, В1	
11	Технология получения нитридных	ПК5 31, У1, В1	
10	полупроводников	ПК16 31, У1, В1	
12	Области применения нитридных	ПК5 31, У1, В1	
13	полупроводников	ПК16 31, У1, В1 ПК5 31, У1, В1	
13	Требования к химическим методам синтеза	ПКЗ 31, У1, В1	
14	наноматериалов и наноразмерных структур Требования к технологии коллоидного	ПКТО 31, У1, В1	
14	метода синтеза квантовых точек	ПК16 31, У1, В1	
15	Физико-химические механизмы	ПК5 31, У1, В1	
13	коллоидного синтеза полупроводниковых	ПК16 31, У1, В1	
	квантовых точек		
16	Современные направления развития	ПК5 31, У1, В1	
	методов сканирующей зондовой	ПК16 31, У1, В1	
	микроскопии		
17	Артефакты в сканирующей зондовой	ПК5 31, У1, В1	
	микроскопии	ПК16 31, У1, В1	
18	Растровый электронный микроскоп с	ПК5 31, У1, В1	
	наноразмерным разрешением	ПК16 31, У1, В1	
19	Особенности фотолюминесценции	ПК5 31, У1, В1	
	наноразмерных структур	ПК16 31, У1, В1	
20	Комбинационное рассеяние света в	ПК5 31, У1, В1	
	наноразмерных структурах	ПК16 31, У1, В1	

### КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ 3 СЕМЕСТР)

№	*Содержание оценочного средства	Индекс оцениваемой компетенции и ее элементов
1	Фундаментальные и прикладные исследования	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
2	Роль технической физики в развитии производства.	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
3	Практическое применение результатов фундаментальных исследований.	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
4	Основные принципы формирования наносистем	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
5	Классификация методов получения наноматериалов	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
6	Физические методы получения наноматериалов.	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
7	Химические методы получения наноматериалов.	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
8	Основные тенденции развития микроэлектроники на современном этапе.	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
9	Степень интеграции. Закон Мура.	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
10	Ограничения кремниевой микроэлектроники	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
11	Нитридные полупроводники	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
12	Органические полупроводники	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
13	Приборные применения нитридных полупроводников.	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
14	Ограничения фотолитографии	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
15	Метод рентгенолитографии	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
16	Метод электронной литографии	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
17	Основные требования к технологиям наноэлектроники	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
18	Развитие эпитаксиальных технологий	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
19	Методы синтеза квантовых точек	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
20	Физические принципы эпитаксии наноразмерных структур	ПК5 31, У1, В1 ПК16 31, У1, В1
21	Физико-химические основы коллоидного	ПК5 31, У1, В1

	синтеза квантовых точек	ПК16 31, У1, В1
22	Ограничения химических методов синтеза	ПК5 31, У1, В1
	наноразмерных структур	ПК16 31, У1, В1
23	Современные требования, предъявляемые к	ПК5 31, У1, В1
	аналитическим методам	ПК16 31, У1, В1
24	Современные тенденции развития методов	ПК5 31, У1, В1
	сканирующей зондовой микроскопии	ПК16 31, У1, В1
25	Электронная растровая микроскопия с	ПК5 31, У1, В1
	наноразмерным разрешением.	ПК16 31, У1, В1
26	Оборудование электронной растровой	ПК5 31, У1, В1
	микроскопии	ПК16 31, У1, В1
27	Принцип действия электронной Оже-	ПК5 31, У1, В1
	спектроскопи.	ПК16 31, У1, В1
28	Починия тайатын ВИМС	ПК5 31, У1, В1
	Принцип действия ВИМС.	ПК16 31, У1, В1
29	Особенности фотолюминесценции	ПК5 31, У1, В1
	наноразмерных структур	ПК16 31, У1, В1
30	Комбинационное рассеяние света в	ПК5 31, У1, В1
	наноразмерных структурах	ПК16 31, У1, В1

### ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

(Шкалы оценивания)

«зачтено» — оценка соответствует повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

«зачтено» - оценка соответствует повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

«зачтено» - оценка соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

«не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

Утверждаю:

Декан физико-математического

факультета

Н.Б. Федорова «31» августа 2020 г.

### Аннотация рабочей программы дисциплины

### Современные проблемы технической физики

Направление подготовки 16.04.01 Техническая физика

Направленность (профиль) Инновационные технологии в науке и на производстве

> Квалификация магистр

Форма обучения очная

### 1 Цель освоения дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Современные проблемы технической физики» является формирование у магистров представлений о современных задачах, направлениях и тенденциях развития технической физики, экспериментальных и теоретических методах, а также компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, и готовности обучаемого к выполнению различных видов профессиональной деятельности.

### 2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.2 Современные проблемы технической физики относится к части дисциплины по выбору Блока 1 (вариативная часть).

Дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).

### 3 Трудоемкость дисциплины:

3 зачетные единицы, 108 академических часов.

### 4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

No	Номер/ индекс	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:			
п/п	компете нции		Знать	Уметь	Владеть	
1	2	3	4	5	6	
	нции	·				
		_				

	1				
		овать,			
		представлят			
		ьи			
		применять			
		полученные			
		результаты			
	ПК-16	готовностью	Основные	Корректно	Навыками
		применять	методы	обосновать выбор	применения
		методы	анализа	методов анализа	методов анализа
		анализа	вариантов	вариантов	вариантов
		вариантов	проектных,	проектных,	проектных,
		проектных,	конструкто	конструкторских	конструкторских
		конструктор	рских и	И	И
2.		ских и	технологич	технологических	технологических
2.		технологиче	еских	решений в	решений в
		ских	решений.	различных	различных
		решений,		областях	областях
		разработки и		технической	технической
		поиска		физики.	физики.
		компромисс			
		ных			
		решений			

# **5** Форма промежуточной аттестации и семестр (ы) прохождения Зачет (3 семестр).

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий.